

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:				
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO	
092114482	Taiwan, R.O.C.	05/28/2003			
					•

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Total Number of Pages in This Submission 3

Application Number	10/604,855
Filing Date	08/21/2003
First Named Inventor	Chien-Sheng Yang
Group Art Unit	
Examiner Name	
Attorney Docket Number	ADTP0091USA

		ENCLOSURES (check	all that apply)					
Fee Transmittal Form	n	Assignment Papers (for an Application)	After Allowance Communication to Group					
Fee Attached		Drawing(s)	Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences					
Amendment / Reply		Licensing-related Papers	Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)					
After Final		Petition	Proprietary Information					
Affidavits/dec	claration(s)	Petition to Convert to a Provisional Application	Status Letter					
Extension of Time Re	equest	Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address	Other Enclosure(s) (please identify below):					
Express Abandonme	ent Request	Terminal Disclaimer Request for Refund	·					
Information Disclosu	ıre Statement	CD, Number of CD(s)						
Certified Copy of Prince Document(s)	ority	Remarks						
Response to Missing Incomplete Application								
Response to I	Missing Parts							
under 37 CFR	R 1.52 or 1.53		•					
	SIGNATU	RE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR	AGENT					
Firm or Individual name								
Signature Winters Hay								
Signature Wintens Hay Date 879/2003								
		CERTIFICATE OF MAILING						

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date: Typed or printed name Date

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

SEP 0 3 2003 E

Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEETRANSMITTAL for FY 2003 Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision. Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27 Complet if Known Application Number 10/604,855 Filling Date 8/21/2003 First Named Inventor Chien-Sheng Yang Examiner Name	EEE TOANS	MITTAL	Complet if Known				
Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision. First Named Inventor Chien-Sheng Yang Examiner Name	FEE IRANS	PIVILLAL	Application Number	10/604,855			
Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision. First Named Inventor Chien-Sheng Yang Examiner Name	for EV 2	0003	Filing Date	8/21/2003			
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27	- -		First Named Inventor	Chien-Sheng Yang			
Applicant claims small entity status, See 37 CFR 1.27			Examiner Name				
Art Unit	Applicant claims small entity status. s	See 37 CFR 1.27	Art Unit				
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00 Attorney Docket No. ADTP0091USA	TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00		Attorney Docket No.	ADTP0091USA			

METH	OD OF BAY	YMENT (check all th	24 - 2 - 2 (4)	FEE CALCULATION (continued)					
				<u> </u>		_=			
Check	Credit card	Money Order	ther None			ONAI		S	
Deposit	Account:					Small _			
Deposit	50-0801			Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account Number	50-0601			1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	Tooraid
Deposit Account	North Amer	rica International Pate	ent Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name The Commiss	ionor is suthe	rized to: (check all that		1053	130	1053	130	Non-English specification	
11 41	(s) indicated be		overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
=	• •	(s) during the pendency		1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action) _
		elow, except for the filin	g fee	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after	
to the above-ic	tentified deposi-							Examiner action	
	FEE C	ALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month] [,
1. BASIC F				1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
Large Entity S	Small Entity Fee Fee	Fee Description	Fee Paid	1253	930	2253		Extension for reply within third month	
Code (\$)	Code (\$)	, co poolingion	. 00 . 4.0	1254	.,	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1001 750	2001 375	Utility filing fee		1255	, -	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330	2002 165	Design filing fee		1401	320	2401		Notice of Appeal	
1003 520	2003 260	Plant filing fee		1402	320	2402		Filing a brief in support of an appeal	
1004 750	2004 375	Reissue filing fee		1403 1451	280	2403		Request for oral hearing	
1005 160	05 160 2005 80 Provisional filing fee							Petition to institute a public use proceeding	<u> </u>
1	5	SUBTOTAL (1) (\$)	0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	<u> </u>
2. EXTRA	CLAIM FEE	S FOR UTILITY A	ID REISSUE	1453		2453	650	Petition to revive - unintentional	
		Fee f	rom	1501		2501		Utility issue fee (or reissue)	<u> </u>
Total Claims	-20	Extra Claims belo	W Fee Faid	1502	470	2502		Design issue fee	[
Independent	-3'		7,5	1503	630	2503		Plant issue fee	
Claims Multiple Depe	ndent		┧╫═┪	1460	130	1460		Petitions to the Commissioner	<u> </u>
Large Entity	Small Entity			1807	50	1807		Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	├ - .
Fee Fee	Fee Fee	Fee Description	ı	1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$) 1202 18	Code (\$) 2202 9	Claims in excess of 2	20	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18	2202 3			1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1203 280	2203 140	Multiple dependent c	laim, if not paid	1810	750	2810	375	For each additional invention to be	
1204 84	2204 42	** Reissue independe over original patent		1801	750	2801	375	examined (37 CFR 1.129(b)) Request for Continued Examination (RCE)	<u> </u>
1205 18	2205 9		excess of 20	1802	900	1802		Request for expedited examination	
	-	· <u>-</u>		Other	fee (sp	ecifu)		of a design application	
			0.00				Filing Fe	ee Paid SURTOTAL (3) (\$) 0.00	
		d, if greater; For Reissue	s, see above					SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
SUBMITTED	v					-		(Complete /if applicable)	

or number previou	siy paid, ii greater; For Reissues, see abov	е	30BTOTAL (3) ((\$) 0.00	ш
SUBMITTED BY			(Complete (if applicable)	う
Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. 41,526	Telephone 886289237350	7
Signature	Win.	dontau	Date 8/29/2007	办

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO:



25 25 25 25



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 05 月 28 日

Application Daté

申 請 案 號: 092114482

Application No.

申 請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General



發文日期: 西元 <u>2003</u> 年 <u>8</u> 月 <u>13</u> 日

Issue Date

發文字號: 09220814350

Serial No.



申請日期:		IPC分類			
申請案號:	·	*			-

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
-	中文	電容式加速感測器
發明名稱	英文	CAPACITIVE ACCELERATION SENSOR
	姓 名 (中文)	1. 楊健生
=	姓 名 (英文)	1. Yang, Chien-Sheng
7 引人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 台北市民生東路四段九十七巷四弄二十五號
	住居所 (英 文)	1.No. 25, Alley 4, Lane 97, Sec. 4, Min-Sheng E. Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
三	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
史情人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin- Chu City, Taiwan, R.O.C.
	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人 (英文)	1. Lee, Kuen-Yao

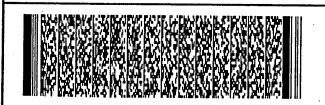
四、中文發明摘要 (發明名稱:電容式加速感測器)

本發明係提供一種電容式加速加速感測器
(capacitive acceleration sensor, CAS)。該電容式加速感測器主要包含有一非單晶矽基底,一具有一可動端
(movable section)的複晶矽樑狀 (beam)結構,且在可動端部分設有一可動電極,一複晶矽支承構件 (supporter)設於該非單晶矽基底上,用來固定樑狀結構,使得樑狀結構與該非單晶矽基底之間相隔一距離,一固定電極(stationary electrode)設於樑狀結構之可動端下方的該非單晶矽基底上,且固定電極與可動電極構成一平板電容 (plate capacitor),以及一薄膜電晶體 (thin film transistor, TFT)控制電路電連接於平板電容。

五、(一)、本案代表圖為:第二圖(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

六、英文發明摘要 (發明名稱:CAPACITIVE ACCELERATION SENSOR)

A capacitive acceleration sensor (CAS) including a non-single-crystal-silicon-based substrate, a polysilicon beam structure having a substrate, a polysilicon and a movable section, the movable section having a movable electrode, a polysilicon supporter positioned on the non-single-crystal-silicon-based substrate for fixing the beam structure and a distance being formed





四、中文發明摘要 (發明名稱:電容式加速感測器)

TFT控制 電路

46

3 0	半	導	體	加	速	感	測	器		3 2	非	單	日	矽	基	底	
34	懸	臂	樑	狀	結	構			. *	36	複	晶	矽	樑	狀	結	構
38	複	品	矽	支	承	構	件			40	可	動	電	極			
42	固	定	電	極		.•		•		44	平	板	電	容			٠.,

六、英文發明摘要 (發明名稱:CAPACITIVE ACCELERATION SENSOR)

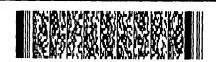
between the beam structure and the non-single-crystal-silicon-based substrate, a stationary electrode positioned on the non-single-crystal-silicon-based substrate corresponding to the upper movable section of the beam structure, the stationary electrode and the movable electrode being composed of a plate capacitor, and a thin film transistor (TFT) electrically connected to



四、中文發明摘要 (發明名稱:電容式加速感測器)

六、英文發明摘要 (發明名稱:CAPACITIVE ACCELERATION SENSOR)

the plate capacitor.



一、本案已向		•	
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
			• •
		<i>I</i>	. *
		無	
	·		
- □主張專利法第二十.	五條之一第一項優先	.椎:	
申請案號:	·		
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	斗笼二十<u>&笼</u>一百 厂	第一款伯聿式 第	一劫和妻祖令之如明
日期:		70 水厂自以口不	一派仁旨死及之刑间
	사 또 사		
四、□有關微生物已寄存力 寄存國家:	だ四外:		
寄存機構:	= .	無	
寄存日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存力	於國內(本局所指定之	こ寄存機構):	
寄存機構: 寄存日期:		毎	
奇仔日期: 寄存號碼:		無	
□熟習該項技術者易力	於獲得,不須寄存。		
*			
	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			40.00
mm mumputati ari kangitari am Pmilli			

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

本發明係提供一種加速感測器,尤指一種製作成本較低的電容式加速感測器 (capacitive acceleration sensor, CAS),以期符合市場需求。

先前技術

加速感測器已廣泛的應用於地震儀、車用安全汽囊、遙控設備 (robotics)等領域中。一般而言,加速力量測的原理與方法有許多,針對應用於各個領域或特別需心,而有不同設計方法與考量。目前加速感測器的設計方法主要包含有壓阻式 (piezoresistive)、壓電式 (piezoelectric)、電容式 (capacitive),以及半導體感測器等。

由於各種加速感測器尺寸方面的大幅縮小,與製程、組裝和操作上的限制,一種新的微加工技術(micromachining technology),可應用於製造各種微感測元件 (microsensor)及微致動器 (microactuator),並與微電子電路整合後可構成微系統 (microsystem),通稱 5 微機電系統 (micro electro-mechanical system, MEMS)。 MEMS 具有微小化、可批量製作 (batch production) 以降低成本之優點,且可與訊號處理電路





五、發明說明 (2)

請參考圖一,圖一為習知電容式加速感測器 10的剖面示意圖。如圖一所示,習知的電容式加速感測器 10主要包含有一半導體基底 (semiconductor substrate) 12,例如單晶矽基底或矽覆絕緣 (silicon-on-insulator, SOI)基底,一磊晶矽 樑狀結構 (beam section) 14,樑狀結構 14具有一可動端 (movable section),且在可動端部分設有一可動電極 16,一磊晶矽支承 (supporter) 構件 18設於半導體基底 12上,用來固定樑狀結構 14並使得樑狀結構 14與半導體基底 12間隔一距離,以及一摻雜區 20設於丁動電極 16下方的半導體基底 12內。其中,可動電極 16與摻雜區 20構成一平板電容 (plate capacitor) 22,且可動電極 16是用來當作一上電極,而摻雜區 20是用來當





五、發明說明 (3)

作一下電極或固定 (stationary)電極。此外,習知的電容式加速感測器 10另包含有一控制電路,例如一互補式金氧半導體 (complementary metal-oxide semiconductor, CMOS)控制電路 24設於支承構件 18或半導體基底 12內,並電連接於平板電容 22,主要是用來接收、處理並傳送平板電容 22所輸出的訊號。

當一垂直方向的加速力(acceleration force)施加於習知的電容式加速感測器 10時,此時樑狀結構 14的可動端會產生彎曲模式的振動(flexural vibration),並同時改變平板電容 22的電容值,接著再利用控制電路 22接 內由平板電容 22傳送的訊號並進行一訊號處理,例如將訊號放大、進行溫度補償(temperature compensation)等,並將此訊號轉化為差動訊號(differential signal)輸出,其數值會相對於待測加速力的大小,因此習知的加速感測器 10可以利用 CMO S控制電路 24來偵測平板電容 22之靜電容量(electrostatic capacitance)變化量,以得到加速力之大小。此外,由於該平板電容的電容值僅與物理狀態(physical parameters)有關,因此可使用具有低熱膨脹係數(thermal expansion coefficient)的材料來形成壓力感測 5件以得到靈敏度較佳的加速感測器 10。

然而習知的電容式加速感測器的半導體基底 12、樑





五、發明說明 (4)

狀結構 14與支承構件 18之材料皆包含有單晶矽或磊晶矽,雖然可測得壓力的靈敏度較高,但是由於矽晶圓片 (silicon wafer)與形成磊晶矽層的成本較高,對於競爭激烈的壓力感測元件市場而言,如何製作出成本較低且品質好的產品為目前一項重要的課題。

發明內容

本發明之主要目的在於提供一種製作成本較低的電容式加速感測器。

在本發明之最佳實施例中揭露了一種半導體加速感,其包含有一非單晶矽基底,一複晶矽 (polysilicon)樑狀結構,其具有一固定端與一可動端, 且該可動端具有一可動電極,一複晶矽支承構件設於 非單晶矽基底上,用來固定該樑狀結構之該固定端, 伊該樑狀結構與該非單晶矽基底之間相隔一距離, 定電極設於該絕緣基底上,相對應於該樑狀結構之 動端,且該固定電極與該可動電極構成一平板電容,以 及一薄膜電晶體 (thin film transistor, TFT)控制電路 設於該非單晶矽基底上,並電連接於該平板電容。

由於本發明之電容式加速感測器是製作於非單晶矽基底,例如玻璃基底或石英基底上,因此可大幅節省原





五、發明說明 (5)

材料的成本。此外,本發明利用複晶矽材料來形成一體成型的樑狀結構與其支承構件,不但可以降低製程成本,且適合量產以符合市場價格需求。

實施方式

請參考圖二,圖二為本發明電容式加速感測器 30的 剖面示意圖。如圖二所示,本發明之電容開機狀結構 34,其包含有一非單晶矽基底 32,一懸臂樑狀結構 34,其包含有一複晶矽樑狀結構 36與一複晶矽支承構件 38設於非單晶矽基底 32上,用來固定樑狀結構 36,並使得樑狀 46與非單晶矽基底 32之間具有一距離,且樑狀結構 36與非單晶矽基底 32內,在可動電極 40下方的非單晶矽基底 32內,又可動電極 40與固定電極 42分別用來當作電容式加速感測器 30之一平板電容 44的上下電極,以及一控制電路,例如一薄膜電晶體 (thin film transistor, TFT)控制電路 46設於非單晶矽基底 32上,並電連接於懸臂樑狀結構 34與平板電容 44,用來接收、處理並傳送平板電容 44所輸出的訊號。

當一垂直方向的加速力施加於本發明之電容式加速感測器30時,設於樑狀結構36之可動端的可動電極40會接收到一垂直方向的力,使得樑狀結構36的可動端產生





五、發明說明 (6)

彎曲模式的振動 (flexural vibration),並與固定電極 42間產生相對位置變化,亦使得平板電容 44內的電容值 隨之改變,當可動電極 40與固定電極 42之間的距離縮短時,平板電容 44的靜電容量 (electrostatic capacitance)會變大,而當可動電極 40與固定電極 42之間的距離增大時,平板電容 44的靜電容量會減小,故可再藉由 TFT控制電路 46利用一差動放大器 (differential amplifier)或其他電子元件將接收到的電容值變化量進

行一訊號處理,以得到待測加速力的大小。

在本發明之最佳實施例中,非單晶矽基底 32是由玻璃(glass)所構成,且由於玻璃的熔點較低,為了避免後續形成的 TFT控制電路 46因温度過高而對非單晶矽基底 32造成影響,因此本發明之 TFT控制電路 46需為一低溫複晶矽(low temperature polysilicon,LTPS)TFT控制電路。然而本發明並不侷限於此,本發明之非單晶矽基底 32亦可以由石英所構成,由於石英的熔點較高,因此本發明之 TFT控制電路 46也可以為一高溫複晶矽 TFT控制電路。此外,複晶矽樑狀結構 36與複晶矽支承構件 38可以為一體成型,也可以分開製作,而可動電極 40可以由掺雜複晶矽或金屬材質所構成,固定電極 42可以由鉛(1、4、1)、鈦 (Ti)、鉑 (Pt)或合金材質所構成。

值得注意的是,在本發明之最佳實施例中,控制電





五、發明說明 (7)

路 4 6是設於玻璃基底 3 2上,然本發明應用並不侷限於此,本發明之控制電路 4 6亦可以設於一印刷電路板 (printed circuit board, PCB, 未顯示於圖二中)上,再利用一軟性印刷電路板 (flexible printed circuit board, FPC board, 未顯示於圖二中)電連接控制電路 4 6與平板電容 4 4。此外,控制電路 4 6,例如包含有複數個積體電路晶片 (integrated circuit chip, IC chip)也可以直接設於一軟性印刷電路板上,再利用該軟性印刷電路板電連接控制電路 4 6與平板電容 4 4。再者,本發明之非單晶矽基底 3 2表面可另包含有一 TFT顯示區域 (display area),用來顯示本發明之電容式加速感測器 3 斤值測到的壓力變化值,以方便使用者觀察與測量。

綜上所述,相較於習知電容式半導體加速感測器, 本發明之電容式半導體加速感測器是製作於非單晶矽基 底,例如玻璃基底或石英基底上,因此可大幅節省原材 料的成本。此外,本發明利用複晶矽來形成隔膜與其支 承構件,也可以降低製程成本,不但適合量產以符合 場價格需求,且可避免習知形成磊晶矽層的繁複製程與 參數控制。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖一為習知電容式加速感測器的剖面示意圖。

圖二為本發明電容式加速感測器的剖面示意圖。

圖式之符號說明

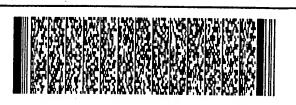
1 (半	導	體	加	速	感	測	器
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

- 14 磊晶矽樑狀結構
- 18 磊晶矽支承構件
- 22 平板電容
- 30 半導體加速感測器
- 34 懸臂樑狀結構
- 38 複晶矽支承構件
- 42 固定電極
- 46 TFT控制電路

- 12 半導體基底
- 16 可動電極
- 20 掺雜區
- 24 CMOS控制電路
- 32 非單晶矽基底
 - 36 複晶矽樑狀結構
 - 40 可動電極
 - 44 平板電容

- 1. 一種電容式加速感測器 (capacitive acceleration sensor, CAS), 其包含有:
 - 一非單晶矽基底;
- 一複晶矽樑狀 (beam)結構,其具有一可動端 (movable section),且該可動端具有一可動電極;
- 一複晶矽支承構件 (supporter)設於該非單晶矽基底上,用來固定該樑狀結構,使得該樑狀結構與該非單晶矽基底之間相隔一距離,
- 一固定電極 (stationary electrode)設於該非單晶矽基底上,相對應於該樑狀結構之該可動端,且該固定電極與該可動電極構成一平板電容 (plate capacitor);以 ¿
- 一薄膜電晶體 (thin film transistor, TFT)控制電路設於該非單晶矽基底上,並電連接於該平板電容。
- 2. 如申請專利範圍第1項之電容式加速感測器,其中該非單晶矽基底係為一玻璃基底。
- 3. 如申請專利範圍第 2項之電容式加速感測器,其中該薄膜電晶體控制電路係為一低溫複晶矽 (low temperature polysilicon, LTPS)薄膜電晶體控制電路、
- 4. 如申請專利範圍第1項之電容式加速感測器,其中該



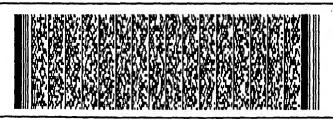


非單晶矽基底係為一石英基底。

- 5. 如申請專利範圍第 4項之電容式加速感測器,其中該薄膜電晶體控制電路係為一高溫複晶矽 (high temperature polysilicon, HTPS)薄膜電晶體控制電路。
- 6. 如申請專利範圍第 1項之電容式加速感測器,其中該固定電極係包含有鋁(A1)、鈦(Ti)、鉑(Pt)或合金材質。
- 7 如申請專利範圍第1項之電容式加速感測器,其中該樑狀結構與該支承構件係為一體成型。
- 8. 如申請專利範圍第7項之電容式加速感測器,其中該樑狀結構與該支承構件皆係包含有複晶矽 (polysilicon)。
- 9. 如申請專利範圍第 1項之電容式加速感測器,其中該可動電極係包含有掺雜 (doped)複晶矽或金屬材料。
- 1° 如申請專利範圍第1項之電容式加速感測器,其中該 非單晶矽基底表面另包含有一TFT顯示區域,係用來顯示 該電容式加速感測器所偵測到的壓力變化值。

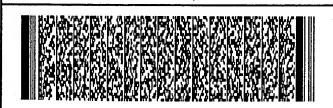


- 11. 一種電容式加速感測器 (capacitive acceleration sensor, CAS), 其包含有:
 - 一絕緣基底;
- 一懸臂樑狀 (cantilever beam)結構設於該絕緣基底上,其具有一可動端 (movable section),且該可動端具有一可動電極;
- 一固定電極 (stationary electrode)設於該絕緣基底上,相對應於該懸臂樑狀結構之該可動端,並與該可動電極構成一平板電容 (plate capacitor);以及
- 一控制電路 (control circuit)設於該絕緣基底上, 並電連接於該平板電容。
- 12. 如申請專利範圍第11項之電容式加速感測器,其中該固定電極係包含有鋁(A1)、鈦(Ti)、鉑(Pt)或合金材質。
- 13. 如申請專利範圍第 11項之電容式加速感測器,其中該懸臂樑狀結構係包含有複晶矽 (polysilicon)。
- 14. 如申請專利範圍第 11項之電容式加速感測器,其中該 5 動電極係包含有掺雜 (doped)複晶矽或金屬材料。
- 15. 如申請專利範圍第 11項之電容式加速感測器,其中



該絕緣基底係為一玻璃基底。

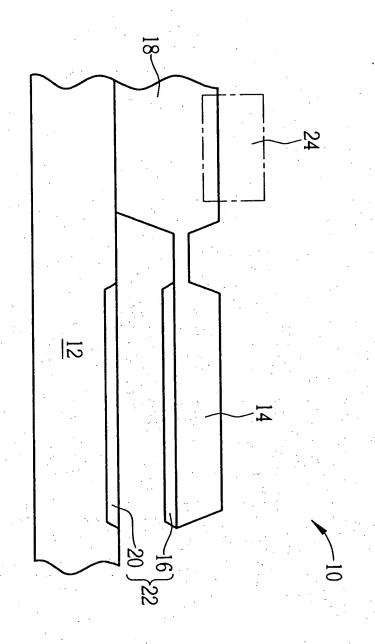
- 16. 如申請專利範圍第 15項之電容式加速感測器,其中該控制電路係設於該玻璃基底上,且該控制電路係包含有一低溫複晶矽薄膜電晶體 (low temperature polysilicon thin film transistor, LTPS TFT)控制電路。
- 17. 如申請專利範圍第11項之電容式加速感測器,其中該絕緣基底係為一石英基底。
- 1. 如申請專利範圍第 17項之電容式加速感測器,其中該控制電路係設於該石英基底上,且該控制電路係包含有一高溫複晶矽薄膜電晶體 (high temperature polysilicon thin film transistor, HTPS TFT)控制電路。
- 19. 如申請專利範圍第 11項之電容式加速感測器,其中該控制電路係設於一印刷電路板 (printed circuit board, PCB)上,且該控制電路係利用一軟性印刷電路板 (flexible printed circuit board, FPC board)與該平板 飞容電連接。
- 20. 如申請專利範圍第11項之電容式加速感測器,其中



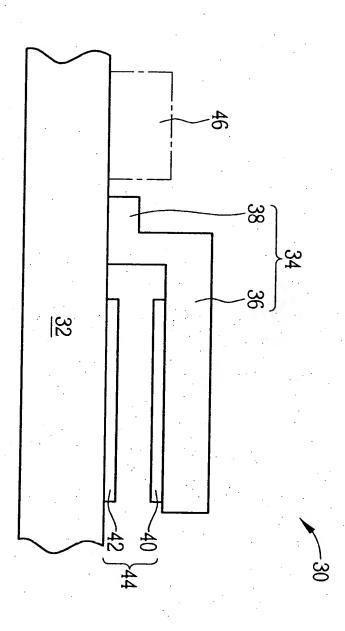
該控制電路係設於一軟性印刷電路板上,且該控制電路係利用該軟性印刷電路板與該平板電容電連接。

21. 如申請專利範圍第 11項之電容式加速感測器,其中該絕緣基底表面另包含有一 TFT顯示區域,係用來顯示該電容式加速感測器所偵測到的壓力變化值。





画



画

, ,

) =

